

新商品

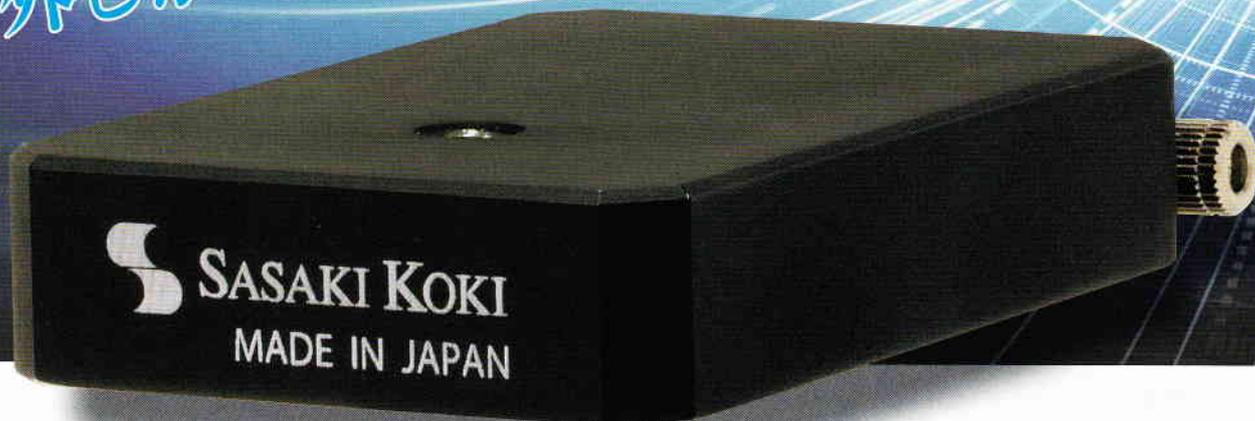
SASAKI KOKI

真空吸着ツールスタンド

VSTS-WZ

小型・軽量で作業性が大幅に向上

石の定盤でも簡単に固定、
取り外しができる



簡単便利な「真空吸着式」ツールスタンド

◆ 大きさ：18mm×60mm×92mm
(エジェクターを含めると108mm)

◆ 重さ：約760g

(注) 別途「エアークOMPレッサ-」が必要となります。

- マグネット式のツールスタンドは鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着式では石の定盤にも適用が可能で、吸着力も高いです。
- 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が課題となりますが、真空吸着式は、小型・軽量のため作業性が大幅に向上します。



※本製品は、精密測定機器メーカー（株）ミツトヨの特許を活用して開発しました。【特許 第4616563号】

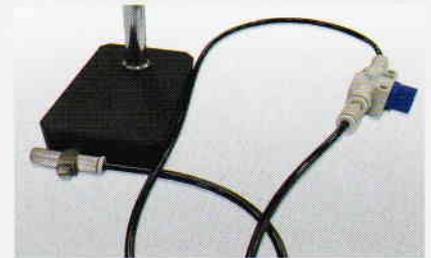
真空吸着ツールスタンド 仕様

用途

石定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する測定時の精密測定機器の固定等。

特徴

1. マグネット式のツールスタンドは鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着式では石やセラミックの定盤にも適用が可能です。
2. 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が課題となりますが、真空吸着式は、小型・軽量のため作業性が大幅に向上します。
3. 真空ポンプ不要で簡単に吸着できます。
※工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能
4. 固定/脱着が自在です。
エジェクターを押さえれば簡単に固定/脱着
5. 既にお持ちのマグネットスタンドを真空吸着ツールスタンドに載せれば、石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能です。
6. 吸着力が高いです。



基本構成

真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ は、次の機器がセットになっています。

- ①本体：1個 ②エジェクター：1個

支柱、ワッシャー（支柱用）、エアーチューブ、開閉用バルブ等は付属していません。別途お買い求めください。

コンプレッサ等のエアー供給源が必要となります。0.4MPa～0.6MPaの圧力の清浄エアーを供給してください。

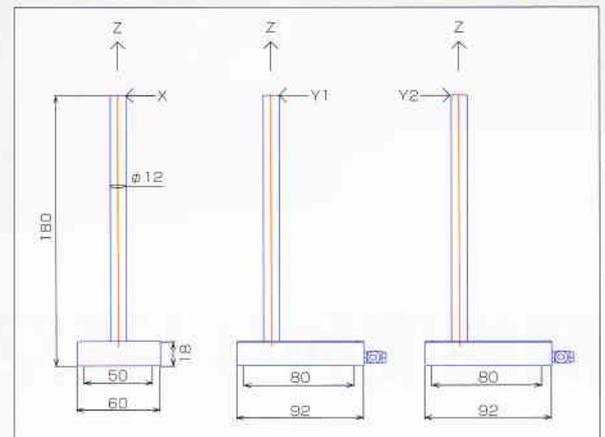
基本スペック

寸法：H18mm×W60mm×D92mm
(エジェクター含め108mm)
重量：約760g
供給エアー：0.4MPa～0.6MPaの清浄エアー

その他特殊仕様

上記の他、特殊な仕様をご希望される場合はお問合わせください。

保持力試験結果



	吸着スタンド			
	P=0.3MPa	P=0.4MPa	P=0.5MPa	P=0.6MPa
X	4.2	6.0	6.0	6.3
Y1	5.2	7.8	7.8	7.8
Y2	5.2	6.8	7.2	7.2
Z	24.8	30.5	30.6	30.6

(単位：kg)

[製造販売元]

SASAKI KOKI
佐々木工機株式会社

〒213-0006 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-9-33
TEL : 044-844-0338 URL : <http://www.sasaki-koki.co.jp>

[販売代理店]